



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi
IMM Bologna

IL RESPONSABILE UOS

PROVVEDIMENTO DI NOMINA

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per l'appalto della fornitura di n.1 "Probe station semi-automatica per misure su wafer da 150 o 200 mm a basso livello di rumore elettrico in atmosfera e temperatura controllate" comprensiva di trasporto materiale, installazione ed assistenza tecnica

IL DIRETTORE

Premesso che con determina a contrarre prot.n.0004880 del 08/10/2012 del Responsabile UOS-IMM di Bologna, Ing. Gian Carlo Cardinali, si stabiliva di procedere all'appalto della fornitura di n.1 "Probe station semi-automatica per misure su wafer da 150 o 200 mm a basso livello di rumore elettrico in atmosfera e temperatura controllate" comprensiva di installazione ed assistenza tecnica

- Dato atto che con la determina sopra richiamata è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
- Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- Visto che l'articolo 84, comma 1, del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 prevede che "quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento";
- Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 14 febbraio 2013 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione;
- Considerato che l'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 prevede che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

DETERMINA

Di costituire la commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori/del servizio/della fornitura di n.1 "Probe station semi-automatica per misure su wafer da 150 o 200 mm a basso livello di rumore elettrico in atmosfera e temperatura controllate" comprensiva di trasporto materiale, installazione ed assistenza tecnica;

di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:

Presidente Ing. Gian Carlo Cardinali (Ricercatore);
Componente Dr. Francesco Moscatelli (Ricercatore);
Componente Dr. Antonella Poggi (Ricercatore);
Supplente Dr. Stefano Zampolli (Ricercatore);

di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il dipendente Dr. Antonella Poggi.

Il Responsabile UOS
Ing. Gian Carlo Cardinali

IMM - CNR - IMM	
Tit: I.	CI: AMMINISTRAF:
N. 0001414	20/02/2013

